

研究ノート

Nd₂CuO₄構造を有する初めてのホールドープ型 銅酸化物超伝導体 La_{1.8-x}Eu_{0.2}Sr_xCuO₄ の合成

大学院工学研究科 加藤 雅恒 (kato@teion.apph.tohoku.ac.jp)

高松 智寿、野地 尚、小池洋二

1. はじめに

銅酸化物高温超伝導体の母物質は一般に絶縁体である。この母物質を超伝導体にするには、適当な量のキャリア（電子またはホール）を注入しなくてはならない。最も代表的な銅酸化物高温超伝導体の母物質である Ln_2CuO_4 (Ln : ランタノイド元素) は、結晶構造がシンプルなため、高温超伝導の発現メカニズムの解明を目指して、これまで精力的に研究してきた。この Ln_2CuO_4 は主に 2 種類の結晶構造をとる。ひとつは図 1(a)に示す K_2NiF_4 構造（通称 T 構造）で、もうひとつは図 1(b)に示す Nd_2CuO_4 構造（通称 T' 構造）である。いずれも Ln_2O_2 層と超伝導を担う CuO_2 面とからなる。また、どちらも陽イオンのつくる骨格は同じで、酸素の配置が異なる。その結果、Cu をとりまく O の数に違いが生じ、T 構造では 6 個、T' 構造では 4 個となっている。

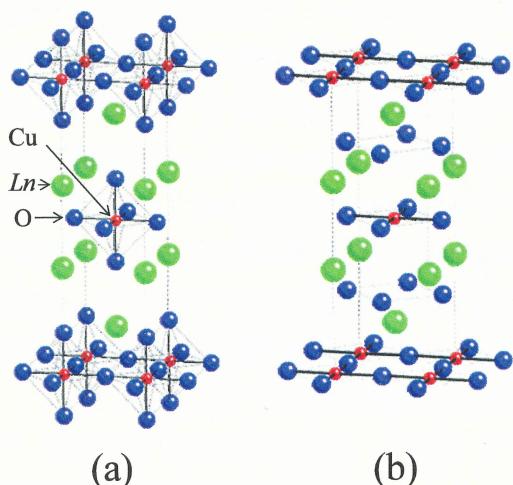


図 1. Ln_2CuO_4 (Ln : ランタノイド) の結晶構造。
(a) K_2NiF_4 構造 (T 構造)、(b) Nd_2CuO_4 構造 (T' 構造)。
 Ln_2O_2 層は T 構造では岩塩型構造、T' 構造では萤石型構造である。

通常の合成法では、イオン半径の大きな $Ln = La$ のときは T 構造、小さな $Ln = Pr \sim Gd$ のときは T' 構造をとる。しかし、約 300°C の低温で合成すると、 $Ln = La$ でも T' 構造をとることを我々は示した[1, 2]。これは以下のように説明できる。通常の固相反応法を用いて約 1000°C という高温で作製すると、 La_2CuO_4 は T 構造をとる。高温では、La-O 面と Cu-O 面の大きさはほぼ等しいが（図 2(a)）、低温になるとイオン結合的な La-O の方が共有結合的な Cu-O よりも縮み、サイズのミスマッチが生じる。それを解消するため、T 構造を保ったまま CuO_6 八面体は傾く（図 2(b)）。一方、La よりイオン半径の小さな Ln の場合、1000°C という高温でさえ、T 構造ではミスマッチが生じる。そこで、Cu の直上の酸素（頂点酸素）が Ln -O 面からシフトし $Ln^{3+} - Ln^{3+}$ のクーロン反発で広がってミスマッチを解消する（図 2(c)）。これが T' 構造である。以上より、ミスマッチを解消するには、歪んだ T 構造になるか T' 構造になるかの 2 種類がある。しかし、原子が動いて結晶を組む合成時には、わざわざ歪んだ T 構造よりも T' 構造をとることを好むので、ある温度以下で合成すれば、T' 構造の La_2CuO_4 を作製できる。

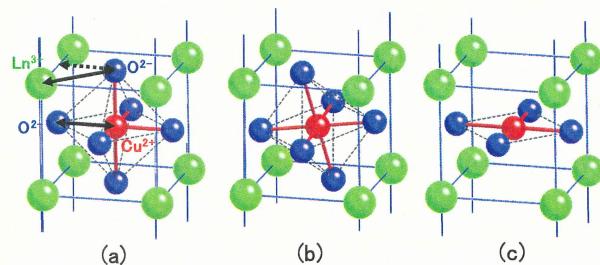


図 2. Ln_2CuO_4 の結晶構造の一部。(a) T 構造、(b) 歪んだ T 構造、(c) T' 構造。

約 25 年前の銅酸化物における高温超伝導体の発見以来、T 構造の Ln_2CuO_4 はホールドープにより、T'構造の Ln_2CuO_4 は電子ドープにより反強磁性絶縁体から超伝導体に転移すると信じられてきた。また、ホールドープした T 構造 Ln_2CuO_4 の方が、電子ドープした T'構造 Ln_2CuO_4 よりも超伝導転移温度 T_c が高いという傾向がある。これらの理由を明らかにすることは、高温超伝導のメカニズムを解明し、室温超伝導体を探索する上でとても重要である。そこで、T'構造 Ln_2CuO_4 へホールをドープした物質で超伝導が出現するかどうか、また、その T_c は電子を注入したときと比べて高くなるかどうかを調べることは非常に興味深い。しかし、その合成には誰も成功していなかった。また、約 7 年前、NTT（現農工大）の内藤ら[3]は、T'構造の Ln_2CuO_4 は反強磁性絶縁体ではなく、Cu 直上の Ln 面に入る過剰酸素をうまく取り除いてやると、ホールも電子もドープすることなく超伝導（いわゆるノンドープ超伝導）を示すことを報告し、その真偽が注目されていた。

このような状況の中で、ごく最近、我々は $La_{1.8}Eu_{0.2}CuO_4$ において内藤らのノンドープ超伝導を再現するとともに、ホールドープした T'構造の $La_{1.8-x}Eu_{0.2}Sr_xCuO_4$ ($x=0.05$)を合成することに成功し、初めて超伝導転移を確認したので紹介する[4]。

2. 実験方法

銅酸化物は、通常、混合した原料粉を約 1000°C で加熱して合成する。このような高温では、ホールをドープした Ln_2CuO_4 は T'構造よりも T 構造が安定化する。ホールがドープされた CuO_2 面はより小さくなり、T 構造でのサイズミスマッチが解消されるからである。このため、ホールドープした T'構造の合成が困難であった。そこで、本研究では、ホールドープした T 構造の Ln_2CuO_4 を通常の合成法で作製しておき、これを T'構造が安定な低温で T'構造に変化させることを考えた。前述のとおり、T 構造と T'構造では陽イオンの骨組みは同じで、酸素の位置が異なる。そこで、重い陽イオンが動かない低温で、一旦、酸素をある程度取

り除いた後、酸素を再導入した。低温でも軽い酸素イオンは動くことができて再配列し、T'構造に変化すると考えたからだ。本研究では、 Ln_2CuO_4 における Ln として $La_{1.8}Eu_{0.2}$ を選択した。 La の一部をよりイオン半径の小さな Eu で置換したのは、T' 構造をいくらか安定化させるためである。また、ホールをドープするため La^{3+} の一部を Sr^{2+} で置換した。具体的な合成法を以下に記す。

試料作製は 4 段階で行った。まず、STEP 1 として、T 構造の $La_{1.8-x}Eu_{0.2}Sr_xCuO_4$ ($x=0, 0.05$)を固相反応法を用いて作製した。次に、STEP 2 として、この T- $La_{1.8-x}Eu_{0.2}Sr_xCuO_4$ と還元剤 CaH_2 を Ar 霧囲気のグローブボックス内でモル比 1 : 2 で混合し、ペレット状に成型した後、パイレックス管に真空封入した。これを 225°C で 24 時間加熱した。炉冷後、 NH_4Cl / 無水エタノールを用いて副生成物の CaO と未反応の CaH_2 を除去し、 $La_{1.8-x}Eu_{0.2}Sr_xCuO_{3.5}$ を得た。次に、STEP 3 として、 $La_{1.8-x}Eu_{0.2}Sr_xCuO_{3.5}$ を 400°C で 12 時間、酸素気流中で焼成することにより、T'構造の $La_{1.8-x}Eu_{0.2}Sr_xCuO_4$ を得た。そして、最後に、STEP 4 として、ごくわずかに存在する過剰酸素を取り除くため、真空中、700°C で 24 時間、還元アニールを行った。

3. 結果と考察

STEP 1 - STEP 3 の各段階で得られた試料 $La_{1.8-x}Eu_{0.2}Sr_xCuO_y$ ($x=0, 0.05$)の粉末 X 線回折像を図 3 に示す。いずれも不純物のない単相の試料が得られたことがわかる。ここで、STEP 2 で得られた酸素欠損相 $La_{1.8-x}Eu_{0.2}Sr_xCuO_{3.5}$ の結晶構造は回折像から $Nd_2CuO_{3.5}$ と同じであることがわかった。この $Nd_2CuO_{3.5}$ の結晶構造解析について 2 種類の報告があり、その構造を 図 4 に示す[5,6]。本研究では、 Sr_2CuO_3 型（通称 S 構造、図 4(a)）をもとに回折ピークに指数付けを行った。

次に、STEP 4 を経て最終的に得られた T'- $La_{1.8-x}Eu_{0.2}Sr_xCuO_4$ の粉末 X 線回折像を図 5 に示す。わずかに La_2O_3 のピークが見られた。これは、還元が強すぎて試料表面が分解したためである。また、 $x=0.05$ では高温安定相である T 構造の相が

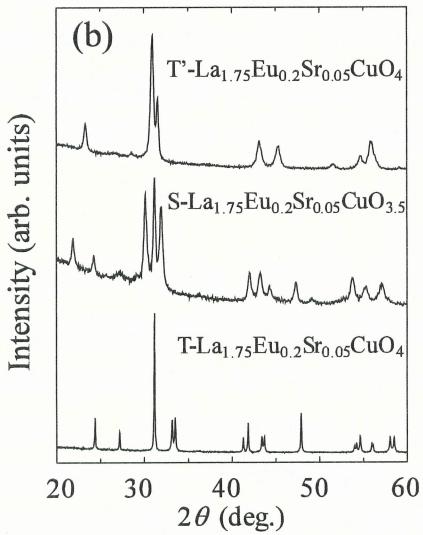
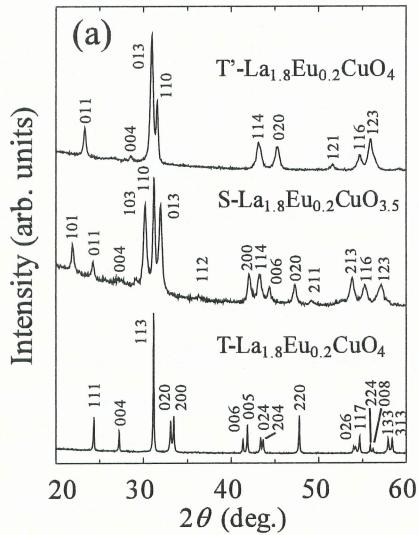


図3. STEP 1-3 で得られた試料 $\text{La}_{1.8-x}\text{Eu}_{0.2}\text{Sr}_x\text{CuO}_y$ の粉末X線回折像。(a) $x=0$ 、(b) $x=0.05$ 。

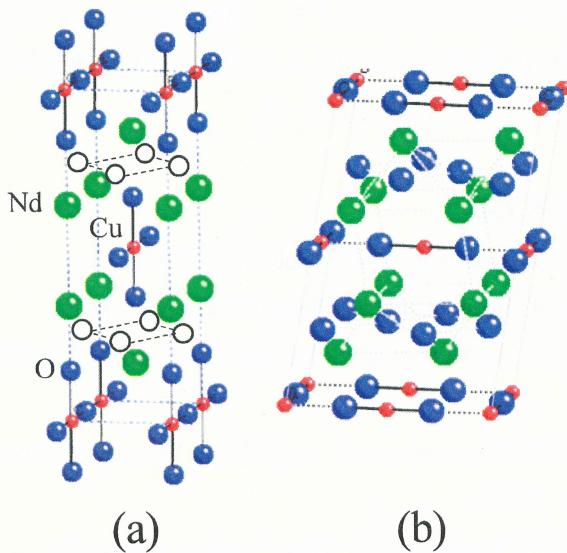


図4. $\text{Nd}_2\text{CuO}_{3.5}$ の結晶構造。(a) Sr_2CuO_3 型(白丸は過剰酸素)[5]、(b) 歪んだT型[6]。

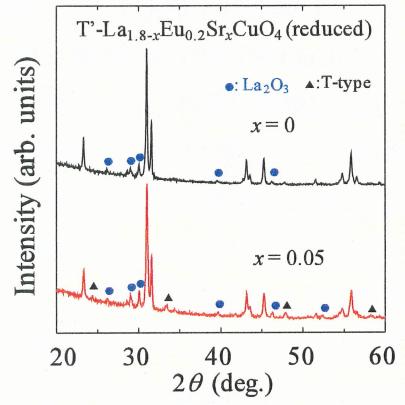


図5. STEP 4 で得られた試料 $\text{La}_{1.8-x}\text{Eu}_{0.2}\text{Sr}_x\text{CuO}_4$ の粉末X線回折像。

ごくわずかに見られた。

最終的に得られた試料 $\text{T}'\text{-La}_{2-x}\text{Eu}_{0.2}\text{Sr}_x\text{CuO}_4$ ($x=0, 0.05$) の直流磁化率 χ の結果を図6に示す。 T_c は $x=0, 0.05$ に対して各々20Kと13Kであった。

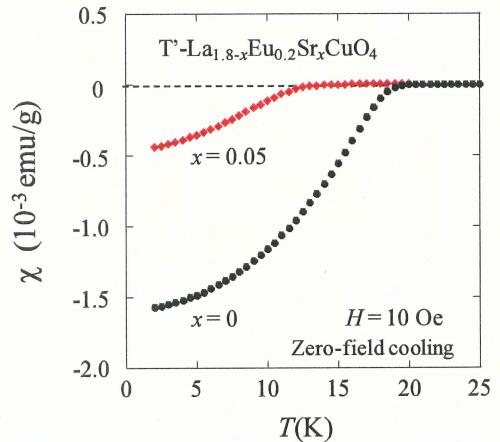


図6. STEP 4 で得られた $\text{T}'\text{-La}_{1.8-x}\text{Eu}_{0.2}\text{Sr}_x\text{CuO}_4$ の直流磁化率の温度依存性。

$\text{T}'\text{-La}_{2-x}\text{Eu}_{0.2}\text{Sr}_x\text{CuO}_4$ ($x=0$) で見られた超伝導は、先に述べたノンドープ超伝導である。これまでに発見されたノンドープ超伝導体はほとんど薄膜であり、バルク試料としては2例目である。ノミナルにはキャリアはドープされていないが、超伝導を示す。これは以下のように説明できる。 Ln_2CuO_4 では、Cuの形式価数は+2であり、電子配置は $3d^0$ で $3dx^2-y^2$ 軌道が半分占められた状態にあるが、電子間の強いクーロン斥力のため2つの準位に分裂する。そのため、 Ln_2CuO_4 は図7(a)のように絶縁体であると予想される。T構造ではO $2p$ へのホールドープにより、T'構造ではCu $3dx^2-y^2$ バンドへの電子ドープにより超伝導が出現すると考えられて

きた。しかし、T'構造はT構造よりも a 軸長が大きい、すなわち CuO_2 面内のCu-O距離は長いこと、またCuの直上に酸素は存在しない、即ちCuから負電荷の酸素イオンが遠ざかることを考慮すると、Cuサイトには電子が来やすくなる。そのため、T構造に比べてCuバンドのエネルギー準位は深くなる。これにより、 $\text{Cu}3d_{x^2-y^2}$ バンドとO $2p$ バンドが一部重なり、 $\text{Cu}3d_{x^2-y^2}$ バンドには電子が、O $2p$ バンドにはホールが実質的にドープされいるとみなせる。

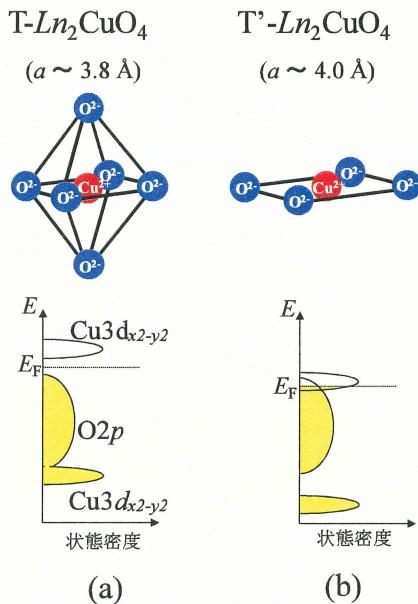


図7. (a) T-Ln₂CuO₄ と(b) T'-Ln₂CuO₄におけるCuの周りの酸素配位とフェルミ準位付近のバンド描像。

次に、T'-La_{2-x}Eu_{0.2}Sr_xCuO₄ ($x=0.05$) はT'構造を有する初めてのホールドープ型超伝導体である。La³⁺の一部をSr²⁺で置換すると、すなわちホールがドープされると、図7(b)においてCu $3d_{x^2-y^2}$ バンドの電子が減るとともに、O $2p$ バンドのホールが増加する。どちらのバンドが超伝導に重要なかは現時点ではわからないが、T構造での超伝導はO $2p$ バンドへのホールドープによるものであることを考えると、T'構造の超伝導も同様にO $2p$ バンドでのホールが超伝導を担っていると考えることもできる。実験結果としては、ホールドープにより T_c が低くなつた。この結果が本質的であるのか、試料の質によるものかは重要な問題である。本質であるならば、T構造におけるホールドープ型超伝導体で見られるように、ホールが多すぎると T_c

は低下したかもしれない。また、磁化率から見積もられる超伝導体積分率が小さいことを考慮すると、CuO₂面での酸素欠損、またはCu直上のLn面に入る過剰酸素の存在が推測される。今後、アニール条件を適正化することにより、 T_c や超伝導体積分率が向上する可能性がある。

最後に、本研究で超伝導化に成功した最大の要因は低温でT構造からT'構造に変換したことにあるが、もうひとつの要因は過剰酸素をほぼ完全に除去することができたことにある。T'構造では、過剰酸素はCuの直上にあり、Cuとの距離はCuO₂面内のCu-O間距離より小さい。そのため、局在性の強いCu $3d^2$ バンドがフェルミ準位近傍に顔を出すことになる。これが超伝導を抑制し、また、反強磁性秩序を生みだしていると考えられる。

5.まとめ

T'構造 Ln₂CuO₄では、電子をドープすることによって超伝導が発現すると長い間信じられてきたが、ホールをドープすることによっても超伝導を発現させることに初めて成功した。このことは、電子ドープ型超伝導体とホールドープ型超伝導体は超伝導発現のメカニズムが異なると考えられてきたが、両者ともO $2p$ バンドへのホールドープが超伝導発現に重要であると統一的に理解できる可能性があることを示す。今後、この超伝導体の物性を研究することにより、銅酸化物における高温超伝導発現のメカニズムの解明に有力な情報が得られることを期待している。

参考文献

- [1] Y. Imai *et al.*, Chem. Mater. **19**, (2007) 3584.
- [2] T. Takamatsu *et al.*, Physica C **471** (2011) 679.
- [3] A. Tsukada *et al.*, Solid State Commun. **133** (2005) 427.
- [4] T. Takamatsu *et al.*, Appl. Phys. Express, **5** (2012) 073101.
- [5] J. Choisnet *et al.*, J. Mater. Chem. **4**, (1994) 895.
- [6] D. R. Pederzolli and J. P. Attfield, J. Solid. State. Chem. **136**, (1998) 137.